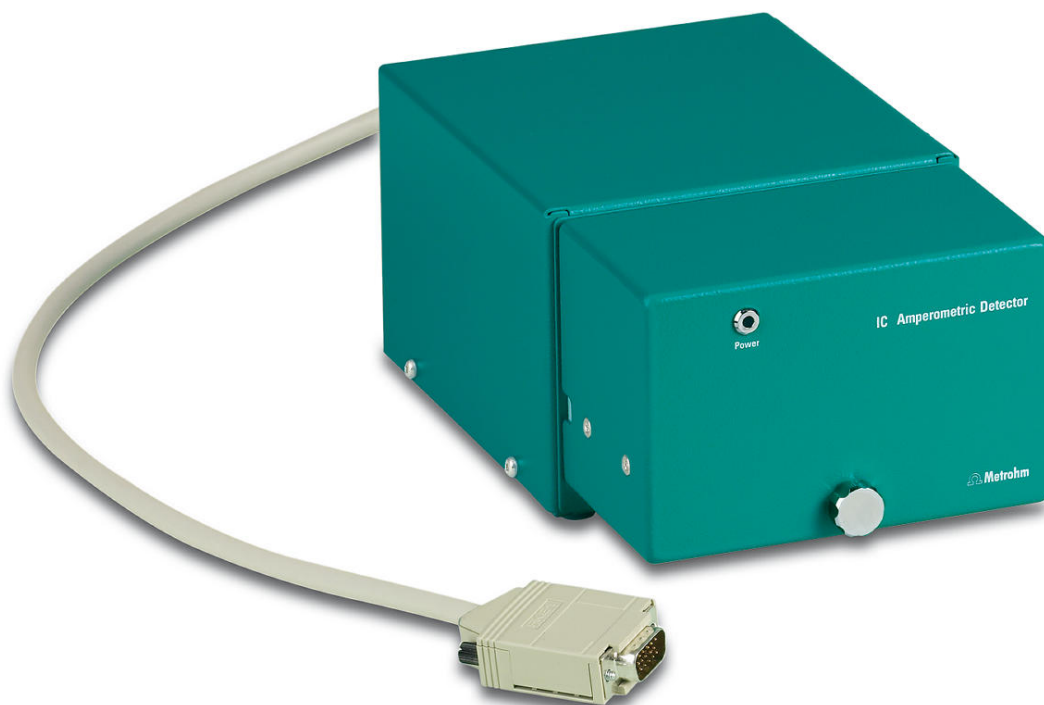




IC Amperometric Detector

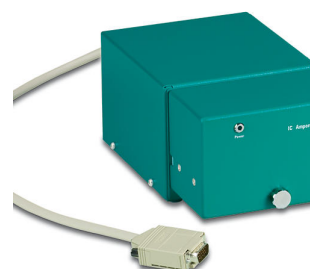
2.850.9110

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。

納品範囲 2.850.9110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.850.9110	IC Amperometric Detector

インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。



1 PCS

6.1831.010

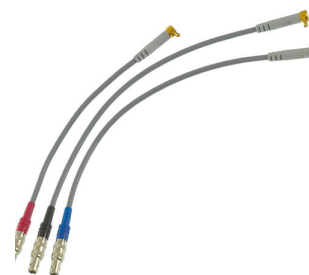
PEEK capillary 0.25 mm i.d. / 3 m



1 PCS

6.2165.000

Connecting cable to 61257XXX



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2813.040

Dummy cell to the IC Amperometric Detector.



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.5333.000	IQ/OQ Kit for IC	
6.5337.000	IC equipment Wall-Jet cell: without electrodes	
6.5337.010	IC equipment Wall-Jet cell: Carb (Au, Pd)	
6.5337.020	IC equipment Wall-Jet cell: Cyanide (Ag, Pd)	

6.5337.030 IC equipment Wall-Jet cell: Anion (GC, Ag/AgCl).



6.1257.010 Wall-Jet Cell



6.1257.210 Au working electrode, 3 mm



6.1257.220 GC working electrode



6.1257.230 Pt working electrode



6.1257.240 Ag working electrode



6.1257.260 Au working electrode, 2 mm



6.1257.720 Ag/AgCl reference electrode for 6.1257.xxx



6.1257.740 Pd reference electrode to 6.1257.xxx



6.1257.810 50 μ m spacer for the Wall-Jet cell.



6.1257.830 25 μ m spacer for the Wall-Jet cell



6.1257.100 Thin-Layer cell



6.5337.200 IC equipment Thin-Layer cell: without electrodes



6.2802.200 Maintenance set for 6.1257.2XX working electrodes



6.2802.210 Polishing disks for 6.2802.200 maintenance set



6.1257.820 50 µm spacer to Thin-Layer cell



6.1257.840 25 μ m spacer to Thin-Layer cell



6.1257.270 Cu working electrode, 2 mm



6.5000.200 付属品キット: IC Amperometric Detector

伝導性の低い溶液での測定のための IC Amperometric Detector のオプションとしての付属品セット。



6.5337.210 IC機器: 薄層セル: Carb (Au、Pd)

追加の付属品を含む薄層セルから構成される機器、金作用電極ならびにパラジウム参照電極による炭水化物分析のための電極付き。

